

**RETIFICAÇÃO 02 DO EDITAL 004/Campus Valparaíso/IFG/GEPPEX/CIEE
de 16 de Maio de 2019.**

Processo Simplificado para Seleção de Estagiários

A Gerência de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do Campus Valparaíso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – no uso de suas atribuições legais, resolve alterar o edital do Processo Seletivo Simplificado para Seleção de Estagiários, de acordo com as disposições do Edital 004/Campus Valparaíso/IFG/GEPPEX/CIEE de 06 de Maio de 2019.

1. O Edital 004/Campus Valparaíso/IFG/GEPPEX/CIEE de 06 de Maio de 2019 passa a vigorar com as seguintes alterações:

1.1 Onde se lê:

13 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO E CRONOGRAMA

As Etapas do processo seletivo com seus respectivos períodos de realização estão apresentadas no quadro abaixo:

Etapas	Período (2019)
Inscrição dos candidatos	07 e 08 de Maio
Análise da Banca Avaliadora	09 de Maio
Divulgação de resultados	10 de Maio
Entrega de documentação	13 de Maio
Formalização do Termo de Compromisso de Estágio e Plano de Atividades	13 de Maio
Início previsto das atividades	14 de Maio

1.2 Lê-se

13. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO E CRONOGRAMA

As Etapas do processo seletivo com seus respectivos períodos de realização estão apresentadas no quadro abaixo:

Etapas	Período (2019)
Inscrição dos candidatos	07 à 15 de Maio
Análise da Banca Avaliadora	17 de Maio
Divulgação de resultados	20 de Maio
Entrega de documentação	20 à 21 de Maio
Formalização do Termo de Compromisso de Estágio e Plano de Atividades	22 de Maio
Início previsto das atividades	22 de Maio

Valparaíso de Goiás, 16 de Maio de 2019.


Lucivânio Oliveira Silva
Gerente GEPPEX
Portaria 388/2017
IFG - Câmpus Valparaíso


Fabio Francisco da Silva
Coord. Integ. Empresa-Escola
Portaria 1953 de 21/08/2018
IFG - Câmpus Valparaíso

Lucivânio Oliveira Silva
Gerente de Pesquisa Pós-Graduação e Extensão
Câmpus Valparaíso de Goiás -IFG
Portaria Nº 388-24/02/2017

Fabio Francisco da Silva
Coordenador de Integração Escolar - Empresa
Câmpus Valparaíso de Goiás -IFG
Portaria Nº 1953-21/08/2018